

XPS 基礎セミナー ～X 線光電子分光分析 (XPS, ESCA)～

大分県産業科学技術センター

日頃より当センターをご利用いただき有り難うございます。

医療機器、半導体、材料、ナノテク等の各分野で表面解析は研究開発や品質管理を行う上で重要です。X 線光電子分光分析 (XPS, ESCA) では、nm オーダーの極表面分析が可能です。

センターでは平成 21 年度に当該機器を整備して以来、多くの分野の研究開発・品質管理等にご利用頂きました。本セミナーでは、これから表面解析などに携わる方や XPS にご関心のある方を対象としたセミナーを下記の内容で開催します。

この機会に是非ご参加下さい。お申し込みをお待ちしています。



- 日 時 平成 28 年 7 月 27 日 (水) 13:00～16:00
会 場 大分県産業科学技術センター 第 2 研修室ほか
内 容 1. 講義 (13:00～15:00)
・XPS の基礎、スペクトルの原理・解析、各種測定法について
・最新の装置、アプリケーションについて
2. 見学 (15:00～16:00)
講 師 サーマフィッシャーサイエンティフィック株式会社 XPS 担当マネージャー 齋藤 健 氏
装 置 サーマフィッシャーサイエンティフィック株式会社製
完全自動 X 線光電子分光分析装置 K-Alpha
定 員 1. 講義 20 名 (先着)、2. 見学 10 名 (先着)
受講費用 無料
申込期限 平成 28 年 7 月 22 日 (金) 必着 (メールもしくは FAX にてお申し込みください)
問合せ先 大分県産業科学技術センター 工業化学担当 江田
〒870-1117 大分市高江西 1-4361-10
電話 : 097-596-7111(337) FAX : 097-596-7110
メール : edayosi@oita-ri.jp

FAX 097-596-7110 大分県産業科学技術センター 江田 行き
申込書「XPS 基礎セミナー ～X 線光電子分光分析 (XPS, ESCA)～」

ヨミガナ 会社名		ヨミガナ 氏 名	
希望受講内容	・ご希望のコースにチェックを入れてください。*見学のみの参加は不可です。 <input type="checkbox"/> 講義のみ <input type="checkbox"/> 講義&見学		
メール	(※ 今後、メールニュースでの技術研修等のご案内を希望する場合はチェックしてください→ <input type="checkbox"/> 希望する)		
TEL	—	FAX	—
住所	〒		